PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-233611

(43) Date of publication of application: 28.08.2001

(51)Int.Cl.

C01B 33/193 // C09C 1/28

(21)Application number: 2000-048277

(71)Applicant: CATALYSTS & CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

24.02.2000

(72)Inventor: NISHIDA HIROYASU

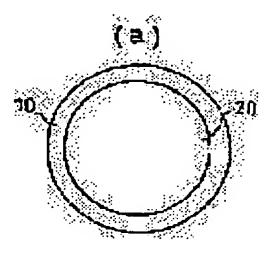
NAKAI MITSURU HIYOUHAKU YUJI KOMATSU MICHIO

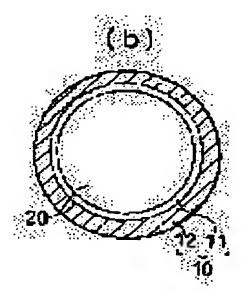
(54) SILICA-BASED MICROPARTICLE, METHOD FOR PRODUCING DISPERSION WITH THE SAME, AND BASE MATERIAL WITH COATING FILM

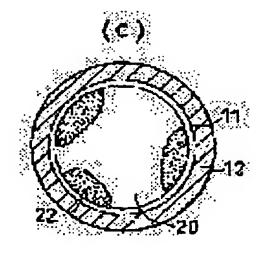
(57)Abstract:

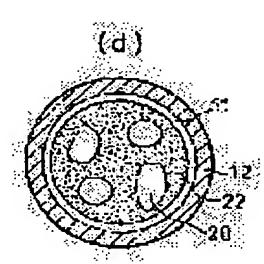
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide silica-based microparticles of low refractive index, and to provide a base material with a coating film excellent in adhesion to resin or the like and antireflectivity.

SOLUTION: This silica-based microparticle is such that, as shown in the figure 1 (a), there is a hollow 20 inside a shell 10 consisting of a silica-based inorganic oxide; wherein the shell 10 may be either porous, or such as to seal up the hollow 20 with the micropores closed, and, as shown in the figure 1 (b), is preferably a silica-based multiple coating layer composed of a 1st silica coating layer 11 and a 2nd coating layer 12.









LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-233611

(P2001-233611A)

(43)公開日 平成13年8月28日(2001.8.28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI C01B 33/ テーマコート*(参考)

C 0 1 B 33/193 // C 0 9 C 1/28

C 0 1 B 33/193

4 G 0 7 2

C 0 9 C 1/28

4 J O 3 7

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2000-48277(P2000-48277)

平成12年2月24日(2000.2.24)

(71)出願人 000190024

触媒化成工業株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地

(72)発明者 西田 広泰

福岡県北九州市若松区北湊町13-2 触媒

化成工業株式会社若松工場内

(72)発明者 中井 満

福岡県北九州市若松区北湊町13-2 触媒

化成工業株式会社若松工場内

(74)代理人 100094341

弁理士 石田 政久

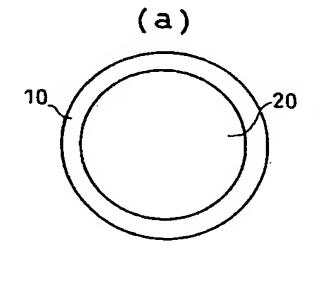
最終頁に続く

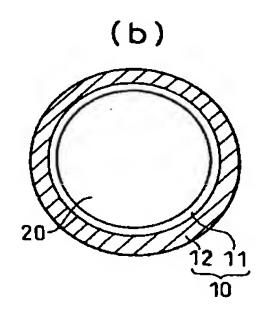
(54)【発明の名称】 シリカ系微粒子、該微粒子分散液の製造方法、および被膜付基材

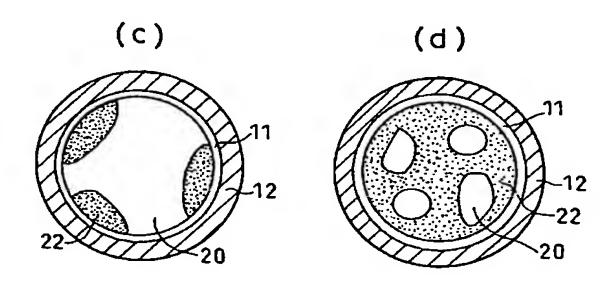
(57)【要約】

【課題】 低屈折率のシリカ系微粒子を得る。また、樹脂等との密着性、反射防止能に優れた被膜付基材を得る。

【解決手段】 シリカ系微粒子は、図1 (a) に示すように、シリカ系無機酸化物からなる外殻 (シェル) 10 の内部に空洞20を有している。外殻10は細孔を有する多孔質なものであっても良いし、該細孔が閉塞されて空洞20を密封したものであっても良い。外殻10は図1 (b) に示すように、第1シリカ被覆層11および第2シリカ被覆層12からなる複数のシリカ系被覆層であることが好ましい。







F 18

【特許請求の範囲】

【請求項1】 平均粒子径が5 n m~300 n mであるシリカ系微粒子であって、該微粒子は細孔を有する外殻の内部に空洞が形成されてなる中空球状であり、該空洞内に該微粒子調製時の溶媒および/または気体を包含してなることを特徴とするシリカ系微粒子。

1

【請求項2】 前記空洞を形成するための前駆体物質が 該空洞内に残存してなる請求項1記載のシリカ系微粒 子。

【請求項3】 前記外殻の厚さが1nm~50nmの範囲にあり、且つ平均粒子径の1/50~1/5の範囲にある請求項1または請求項2記載のシリカ系微粒子。

【請求項4】 前記外殻が複数の被覆層からなる請求項 1~請求項3記載のシリカ系微粒子。

【請求項5】 前記細孔が閉塞され、前記空洞が前記外 殻により密封されてなる請求項1~請求項4記載のシリ カ系微粒子。

【請求項6】 下記工程(a)~工程(c)からなるシリカ系微粒子分散液の製造方法。

- (a) 珪酸塩の水溶液および/または酸性珪酸液と、ア 20 ルカリ可溶の無機化合物水溶液とを、pH10以上のアルカリ水溶液または、必要に応じて種粒子が分散したpH10以上のアルカリ水溶液中に同時に添加し、シリカをSiO2 で表し、シリカ以外の無機化合物をMOx で表したときのモル比MOx /SiO2 が0.3~1.0 の範囲にある核粒子分散液を調製する工程
- (b) 前記核粒子分散液にシリカ源を添加して、核粒子に第1シリカ被覆層を形成する工程
- (c) 前記分散液に酸を加え、前記核粒子を構成する元素の一部または全部を除去する工程

【請求項7】 前記除去を、核粒子分散液中の核粒子の 濃度が酸化物に換算して0.1~50重量%の範囲で行 う請求項6記載のシリカ系微粒子分散液の製造方法。

【請求項8】 請求項6記載の工程(c)で得られた微粒子分散液に、アルカリ水溶液と、化学式(1)で表される有機珪素化合物および/またはその部分加水分解物とを添加し、該微粒子に第2シリカ被覆層を形成する請求項6または請求項7記載のシリカ系微粒子分散液の製造方法。

 $R_n S i X_{(4-n)} \cdot \cdot \cdot (1)$

〔但し、R: 炭素数 $1\sim10$ の非置換または置換炭化水素基、X: 炭素数 $1\sim4$ のアルコキシ基、シラノール基、ハロゲンまたは水素、 $n:0\sim3$ の整数〕

【請求項9】 請求項8で得られた微粒子分散液を50~350℃で水熱処理するシリカ系微粒子分散液の製造方法。

【請求項10】 請求項8または請求項9で得られた微粒子分散液を乾燥した後、大気圧下または減圧下、400~1200℃で加熱処理するシリカ系微粒子分散液の製造方法。

【請求項11】 請求項1~請求項5のいずれかに記載のシリカ系微粒子または請求項6~請求項10のいずれかに記載の製造方法によって得られたシリカ系微粒子と、被膜形成用マトリックスとを含む被膜が単独でまたは他の被膜とともに基材表面上に形成されてなる基材。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、外殻内部に空洞を有する中空球状のシリカ系微粒子、そのシリカ系微粒子 分散液の製造方法、および前記シリカ系微粒子を含む被 膜が基材表面上に形成された基材に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、粒径が 0. 1~300 μ m程度の 中空シリカ粒子は公知である(特開平6-330606 号公報、特開平7-013137号公報)。また、特表 2000-500113号公報によれば、珪酸アルカリ 金属水溶液から活性シリカをシリカ以外の材料からなる コア上に沈殿させ、該材料をシリカシェルを破壊させる ことなく除去することによって、稠密なシリカシェルか らなる中空粒子を製造する方法が公知である。さらに、 特開平11一029318号公報によれば、外周部が 殼、中心部が中空で、殼は外側が緻密で内側ほど粗な滯 度傾斜構造をもったコア・シェル構造であるミクロンサ イズの球状シリカ粒子が公知である。また、本発明者等 は先に、多孔性の無機酸化物微粒子の表面をシリカ等で 完全に被覆することにより、低屈折率の複合酸化物微粒 子が得られることを提案している(特開平7-1331 05号公報)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記特開平 *30* 7-133105号公報に記載した発明を発展させたも、 のであり、低屈折率のシリカ系微粒子を得ることを目的 とするものであって、多孔質の複合酸化物粒子を核粒子 として用いることにより、外殼内部に空洞を有する中空 で球状のシリカ系微粒子を得るものである。また、本発 明は前記中空で球状のシリカ系微粒子の分散液の製造方 法、並びに、該シリカ系微粒子を含有する被膜を基材の 表面に形成して、低屈折率で、樹脂等との密着性、強 度、反射防止能等に優れた被膜付きの基材を提供するこ 40 とを目的とするものである。シリカ系微粒子の屈折率と して、具体的に 0.01 乃至 0.02以上の改善を目指 し、被膜付基材については、波長550nmの光線の反 射率の値として、0.1%乃至0.2%以上の改善を目 指すものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明のシリカ系微粒子は、平均粒子径が5nm~300nmであるシリカ系微粒子であって、該微粒子は細孔を有する外殻の内部に空洞が形成されてなる中空球状であり、該空洞内に該微粒50 子調製時の溶媒および/または気体を包含してなること

を特徴とするものである。前記空洞を形成するための前 駆体物質が該空洞内に残存してなることが好ましい。前 記外殻の厚さが1nm~50nmの範囲にあり、且つ平 均粒子径の1/50~1/5の範囲にあることが好まし い。前記外殼が複数の被覆層からなることが好ましい。 前記細孔が閉塞され、前記空洞が前記外殻により密封さ れてなることが好ましい。

【0005】本発明のシリカ系微粒子分散液の製造方法 は、下記工程(a)~工程(c)からなる。

- (a) 珪酸塩の水溶液および/または酸性珪酸液と、ア ルカリ可溶の無機化合物水溶液とを、pH10以上のア ルカリ水溶液または、必要に応じて種粒子が分散したp H10以上のアルカリ水溶液中に同時に添加し、シリカ をSiO2 で表し、シリカ以外の無機化合物をMOx で 表したときのモル比MOx /SiO2 が0.3~1.0 の範囲にある核粒子分散液を調製する工程
- (b)前記核粒子分散液にシリカ源を添加して、核粒子 に第1シリカ被覆層を形成する工程
- (c) 前記分散液に酸を加え、前記核粒子を構成する元 素の一部または全部を除去する工程

【0006】前記除去は、核粒子分散液中の核粒子の濃 度が酸化物に換算して0.1~50重量%の範囲で行う ことが好ましい。前記工程(c)で得られた微粒子分散 液に、アルカリ水溶液と、化学式(1)で表される有機 珪素化合物および/またはその部分加水分解物とを添加 し、該微粒子に第2シリカ被覆層を形成することが好ま しい。

$R_n S i X(4-n)$ $\cdot \cdot \cdot (1)$

「但し、R:炭素数1~10の非置換または置換炭化水 素基、X:炭素数1~4のアルコキシ基、シラノール 基、ハロゲンまたは水素、n:0~3の整数]

前記得られた微粒子分散液を50~350℃で水熱処理 することが好ましい。前記得られた微粒子分散液を乾燥 した後、大気圧下または減圧下、400~1200℃で 加熱処理することが好ましい。

【0007】本発明の被膜付基材は、前記いずれかのシ リカ系微粒子と被膜形成用マトリックスとを含む被膜が 単独でまたは他の被膜とともに基材表面上に形成されて なるものである。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態を 説明する。

1. シリカ系微粒子

本発明のシリカ系微粒子は、図1 (a) に示すように、 シリカ系無機酸化物からなる外殼 (シェル) 10の内部 に空洞20を有している。シリカ系無機酸化物とは、① シリカ単一層、②シリカとシリカ以外の無機酸化物とか らなる複合酸化物の単一層、および、③前記①層と②層 との二重層を包含する。外殼10は細孔を有する多孔質 なものであっても良いし、該細孔が後述する操作により

閉塞されて空洞20を密封したものであっても良い。外 殻10は図1(b)に示すように、第1シリカ被覆層1 1および第2シリカ被覆層12からなる複数のシリカ系 被覆層であることが好ましい。第2シリカ被覆層12を 設けることにより、外殻10の微細孔を閉塞させて外殻 10を緻密化したり、更には、外殻10で内部の空洞2 0を密封した微粒子を得ることができるようになる。

【0009】第1シリカ被覆層の厚さは1~50nm、 特に、5~20nmの範囲とすることが好ましい。第1 シリカ被覆層の厚さが1 nm未満では、後述する球状核 粒子の構成成分の一部を除去する際に粒子形状を保持す ることが困難となり、球状微粒子を得にくくなる。ま た、第2シリカ被覆層を形成する際に有機珪素化合物の 部分加水分解物などが該核粒子の細孔に入り、核粒子構 成成分の除去が困難となることがある。他方、第1シリ カ被覆層の厚さが50nmを越えて厚い場合は、次工程 における核粒子を構成する成分の除去が困難となる。ま た、球状微粒子中の空洞の割合が減少して屈折率の低下 が不充分となることがある。さらに、外殻10の厚さ 20 は、後述する平均粒子径の1/50~1/5の範囲にあ ることが好ましい。これは、核粒子の構成成分の一部を 除去する際、粒子径が大きくて外殻の厚さが薄い微粒子 に対して酸による溶解除去を行うと、その反復操作によ り第1シリカ被覆層の細孔が大きくなり過ぎたり、破壊 されて核粒子の球状を保持することができなくなるから である。第2シリカ被覆層の厚さは、第1シリカ被覆層 11との合計厚さが前記1~50nmの範囲となるよう にすれば良く、特に、外殻10を緻密化する上では、2 0~49 nmの範囲が好適である。

【0010】空洞20には本シリカ系微粒子を調製する ときに使用した溶媒および/または乾燥時に浸入する気 体が存在している。また、空洞20には後記する空洞を 形成するための前駆体物質22が残存していてもよい。 前駆体物質22は図1 (c)に示すように、外殻10に 付着して僅かに残存していることもあるし、図1 (d) に示すように、空洞20内の大部分を占めることもあ る。ここで、前駆体物質22とは、第1シリカ被覆層を 形成するための核粒子からその構成成分の一部を除去し た後に残存する多孔質物質である。核粒子には、シリカ 40 とシリカ以外の無機酸化物とからなる多孔質の複合酸化 物粒子を用いる。無機酸化物としては、Al2 O3、B 2 O3 TiO2 ZrO2 SnO2 Ce2 O3 P2 O5 、Sb2 O3 、MoO3 、ZnO2 、WO3 等 の1種または2種以上を挙げることができる。2種以上 の無機酸化物として、TiO2 -Al2 O3、TiO2 -ZrO2 等を例示することができる。なお、この多孔 質物質の細孔内にも前記溶媒あるいは気体が存在してい る。このときの構成成分の除去量が多くなると空洞20 の容積が増大し、屈折率の低い球状微粒子が得られ、該 球状微粒子を配合して得られる透明被膜は低屈折率で反

30

射防止性能に優れる。

【0011】本発明の球状微粒子の平均粒子径は5~300nmの範囲にある。平均粒子径が5nm未満では球状微粒子における外殻10の体積割合が増加し、空洞20の容積の割合が低下するからであり、他方、平均粒子径が300nmを越えると安定した分散液が得にくくなり、また、該微粒子を含有する塗膜などの透明性が低下し易いからである。シリカ系球状微粒子の好ましい平均粒子径は10~200nmの範囲である。なお、上記平均粒子径は動的光散乱法によって求めることができる。【0012】2、微粒子分散液の製造方法

本発明に係るシリカ系微粒子分散液の製造方法は、前記 工程(a)~(c)からなる。以下、順次説明する。

(a) 核粒子分散液の調製

珪酸塩としては、アルカリ金属珪酸塩、アンモニウム珪 酸塩および有機塩基の珪酸塩から選ばれる1種または2 種以上の珪酸塩が好ましく用いられる。アルカリ金属珪 酸塩としては、珪酸ナトリウム(水ガラス)や珪酸カリ ウムが、有機塩基としては、テトラエチルアンモニウム 塩などの第4級アンモニウム塩、モノエタノールアミ ン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンなどの アミン類を挙げることができ、アンモニウムの珪酸塩ま たは有機塩基の珪酸塩には、珪酸液にアンモニア、第4 級アンモニウム水酸化物、アミン化合物などを添加した アルカリ性溶液も含まれる。酸性珪酸液としては、珪酸 アルカリ水溶液を陽イオン交換樹脂で処理すること等に よって、アルカリを除去して得られる珪酸液を用いるこ とができ、特に、pH2~pH4、SiO2 濃度が約7 重量%以下の酸性珪酸液が好ましい。無機酸化物の原料 として、アルカリ可溶の無機化合物を用いることが好ま しく、前記した金属または非金属のオキソ酸のアルカリ 金属塩またはアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、第 4級アンモニウム塩を挙げることができ、より具体的に は、アルミン酸ナトリウム、四硼酸ナトリウム、炭酸ジ ルコニルアンモニウム、アンチモン酸カリウム、錫酸カ リウム、アルミノ珪酸ナトリウム、モリブデン酸ナトリ ウム、硝酸セリウムアンモニウム、燐酸ナトリウム等が 適当である。

【0013】核粒子分散液を調製するためには、予め、前記無機化合物のアルカリ水溶液を個別に調製するか、または、混合水溶液を調製しておき、この水溶液を目的とするシリカとシリカ以外の無機酸化物の複合割合に応じて、pH10以上のアルカリ水溶液中に攪拌しながら徐々に添加する。アルカリ水溶液中に添加するシリカ原料と無機化合物の添加割合は、シリカ成分をSiО2で表し、シリカ以外の無機化合物をMOxで表したときのモル比MOx/SiO2が0.3~1.0、特に、0.35~0.85の範囲となるようにすることが好ましい。MOx/SiO2が0.3未満では、前記した空洞容積が十分大きくならず、他方、MOx/SiO2が

1. 0を越えると、球状の核粒子を得ることが困難となり、この結果、得られる中空微粒子中の空洞容積の割合が低下する。モル比MOx /SiO2 が0. 3~1. 0の範囲にあれば、核粒子の構造は主として、珪素と珪素以外の元素が酸素を介在して交互に結合した構造となる。即ち、珪素原子の4つの結合手に酸素原子が結合し、この酸素原子にはシリカ以外の元素Mが結合した構造が多く生成し、後述の工程(c)でシリカ以外の元素Mを除去する際、元素Mに随伴させて珪素原子も珪酸モノマーやオリゴマーとして除去することができるようになる。

【0014】本発明の製造方法では、核粒子分散液を調 製する際に種粒子の分散液を出発原料とすることも可能 である。この場合には、種粒子として、SiOz、Al 2 O3 、TiO2、ZrO2、SnO2 およびCeO2 等の無機酸化物またはこれらの複合酸化物、例えば、S i O2 - A 12 O3, T i O2 - A 12 O3, T i O2 -ZrO2 , SiO2 -TiO2 , SiO2 -TiO2 -Al2 O3 等の微粒子が用いられ、通常、これらのソ 20 ルを用いることができる。このような種粒子の分散液 は、従来公知の方法によって調製することができる。例 えば、上記無機酸化物に対応する金属塩、金属塩の混合 物あるいは金属アルコキシド等に酸またはアルカリを添 加して加水分解し、必要に応じて熟成することによって 得ることができる。このpH10以上に調整した種粒子 分散液中に前記化合物の水溶液を、上記したアルカリ水 溶液中に添加する方法と同様にして、攪拌しながら添加 する。この場合も、分散液のpH制御は行わず成り行き に任せる。このように、種粒子を種として核粒子を成長 させると、成長粒子の粒径コントロールが容易であり、 粒度の揃ったものを得ることができる。種粒子分散液中 に添加するシリカ原料および無機酸化物の添加割合は、 前記したアルカリ水溶液に添加する場合と同じ範囲とす る。上記したシリカ原料および無機酸化物原料はアルカ リ側で高い溶解度をもっている。しかしながら、この溶 解度の高いp H領域で両者を混合すると、珪酸イオンお よびアルミン酸イオンなどのオキソ酸イオンの溶解度が 低下し、これらの複合物が析出してコロイド粒子に成長 したり、あるいは、種粒子上に析出して粒子成長が起こ る。従って、コロイド粒子の析出、成長に際して、従来 法のようなpH制御は必ずしも必要ではない。

【0015】上記核粒子分散液の調製に際し、シリカ原料として前記化学式(1)に示す有機珪素化合物の加水分解物をアルカリ水溶液中に添加しても良い。該有機珪素化合物としては、具体的に、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニルトリメトキシシラン、ジフェニルション、ジフェニルトリエトキシシラン、ジフェニルトリエトキシシラン、ジフェニルトリエトキシション、ジフェニルトリエトキシション、ジフェニルトリエトキシション、ジフェニル

ジエトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン、ビ ニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 ビニルトリス (β メトキシエトキシ) シラン、3 , 3 , 33-トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、メチル -3,3,3-トリフルオロプロピルジメトキシシラ ン、 β - (3, 4エポキシシクロヘキシル) エチルトリ メトキシシラン、ャーグリシドキシトリプロピルトリメ トキシシラン、γーグリシドキシプロピルメチルジエト キシシラン、ャーグリシドキシプロピルトリエトキシシ ラン、γ-メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシ 10 ラン、γーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラ ン、ヮーメタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラ ン、γーメタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、 $N-\beta$ (アミノエチル) γ - アミノプロピルメチルジメ トキシシラン、N-β(アミノエチル)γ-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、Ν-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、ャーアミノプロピ ルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリエトキ シシラン、Nーフェニルーィーアミノプロピルトリメト キシシラン、γーメルカプトプロピルトリメトキシシラ ン、トリメチルシラノール、メチルトリクロロシラン、 メチルジクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリ メチルクロロシラン、フェニルトリクロロシラン、ジフ ェニルジクロロシラン、ビニルトリクロルシラン、トリ メチルプロモシラン、ジエチルシラン等が挙げられる。 上記有機珪素化合物でnが1~3の化合物は親水性に乏 しいので、予め加水分解しておくことにより、反応系に 均一に混合できるようにすることが好ましい。加水分解 には、これら有機珪素化合物の加水分解法として周知の 方法を採用することができる。加水分解触媒として、ア ルカリ金属の水酸化物や、アンモニア水、アミン等の塩 基性のものを用いた場合、加水分解後これらの塩基性触 媒を除去して、酸性溶液にして用いることもできる。ま た、有機酸や無機酸などの酸性触媒を用いて加水分解物 を調製した場合、加水分解後、イオン交換等によって酸 性触媒を除去することが好ましい。なお、得られた有機 珪素化合物の加水分解物は、水溶液の形態で使用するこ とが望ましい。ここで水溶液とは加水分解物がゲルとし て白濁した状態になく透明性を有している状態を意味す る。

【0016】(b)第1シリカ被覆層の形成

添加するシリカ原料としては、シリカのアルカリ金属塩(水ガラス)を脱アルカリして得られる珪酸液が特に好ましい。核粒子の分散媒が水単独、または有機溶媒に対する水の比率が高い場合には、珪酸液による被覆処理も可能である。珪酸液を用いる場合には、分散液中に珪酸液を所定量添加し、同時にアルカリを加えて珪酸液を核粒子表面に沈着させる。さらに、シリカ原料として、加水分解性の有機珪素化合物も使用することができる。加水分解性の有機珪素化合物としては、一般式Rn Si

(OR') 4-n 〔但し、R、R': アルキル基、アリール基、ビニル基、アクリル基等の炭化水素基、n=0、1、2または3〕で表されるアルコキシシランを用いることができ、特に、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラン等のテトラアルコキシシランが好ましい。

【0017】添加方法としては、これらのアルコキシシ ラン、純水、およびアルコールの混合溶液に触媒として の少量のアルカリ又は酸を添加した溶液を、前記核粒子 分散液に加え、アルコキシシランを加水分解して生成し た珪酸重合物を該核粒子の表面に沈着させる。このと き、アルコキシシラン、アルコール、触媒を同時に分散 液中に添加してもよい。アルカリ触媒としては、アンモ ニア、アルカリ金属の水酸化物、アミン類を用いること ができる。また、酸触媒としては、各種の無機酸と有機 酸を用いることができる。なお、アルコキシシランと前 記珪酸液を併用して被覆処理を行うことも可能である。 また、必要に応じてシリカ源以外の無機化合物を併用し て被覆処理することもでき、前記した核粒子の調製に用 いたアルカリ可溶の無機化合物を用いることができる。 なお、シリカ原料と必要に応じて添加する無機化合物の 添加量は、前記した厚さの被覆層を形成するに充分な量 とする。第1シリカ被覆層は多数の細孔を有する多孔質 なものとすることが必要である。

【0018】(c)空洞の形成

前記第1被覆層により被覆した核粒子から、該核粒子を 構成する元素の一部または全部を除去することにより、 外殻としての第1被覆層の内部に空洞を有する中空球状 微粒子を製造することができる。核粒子を構成する元素 の一部または全部を除去するには、該核粒子分散液に鉱 酸や有機酸を添加することによって溶解除去したり、あ るいは、陽イオン交換樹脂と接触させてイオン交換除去 する方法を例示することができる。このときの核粒子分 散液中の核粒子の濃度は処理温度によっても異なるが、 酸化物に換算して0.1~50重量%、特に0.5~2 5 重量%の範囲にあることが好ましい。 0. 1 重量%未 満では第1シリカ被覆層におけるシリカの溶解が起きる 可能性があると同時に、低濃度のために処理効率が悪 い。また、核粒子の濃度が50重量%を越えると、核粒 子を構成する元素の所望量を少ない回数で除去しにくく なる。これは、シリカ以外の元素は酸の添加により溶解 しただけ除去できるのに対して、シリカの溶解度が低い ために、シリカモノマー等が生じても直ちに粒子内に析 出し、この結果、シリカが他の元素に随伴して除去され る量が低減し、空洞が効率的に生成しないからである。 【0019】上記元素の除去は、得られるシリカ系微粒 子のMOx /SiO2 が、0.0001~0.2、特 に、0.0001~0.1となるまで行うことが好まし い。元素を除去した分散液は、限外濾過等の公知の洗浄 50 方法により洗浄することができる。この場合、予め分散

液中のアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンおよびアンモニウムイオン等の一部を除去した後に限外濾過すれば、分散安定性の高い微粒子が分散したゾルが得られる。なお、必要に応じて有機溶媒で置換することによって有機溶媒分散ゾルを得ることができる。このようにして得られた分散ゾル中に分散したシリカ系微粒子は、外殻が多孔質な第1シリカ層により構成され、内部の空洞には溶媒および/または気体が含有されたものとなる。また、核粒子を完全に除去しない場合には多孔質の物質が空洞内に残留する。従って、得られる中空微粒子は低屈折率となり、該中空微粒子を用いて形成される被膜が低屈折率となり、反射防止性能に優れた被膜が得られる。

【0020】2-1. <u>外殻が複数の被覆層からなる微粒</u>子分散液の製造方法

前記微粒子分散液の製造方法の(c)工程に続けて、更 に第2シリカ被覆層の形成工程を付加することにより、 外殼が複数の被覆層からなる中空球状シリカ系微粒子分 散液を製造することができる。本工程における前記化学 式(1)に示す有機珪素化合物としては、(b)工程で 示した有機珪素化合物と同じものを用いることができ る。化学式(1)において、n=0の有機珪素化合物を 用いる場合はそのまま用いることができるが、n=1~ 3の有機珪素化合物を用いる場合は前記工程 (a) で用 いる有機珪素化合物の部分加水分解物と同じものを用い ることが好ましい。第2シリカ被覆層を形成することに よって、外殻10の厚さを調整することができ、外殻1 0の厚さを最終的に1~50nmとすることが可能とな る。また、第2シリカ被覆層を形成した後は前述のよう な除去工程を行わないので、被覆層は微細孔のみを有 し、後述する水熱処理あるいは加熱処理工程で被覆層の 細孔の減少あるいは消滅による緻密化が容易になる。

【0021】また、第2シリカ被覆層の形成にn=1~ 3の有機珪素化合物を用いる場合は有機溶媒への分散性 がよく、樹脂との親和性の高いシリカ系微粒子分散液を 得ることができる。このため、シランカップリング剤等 で表面処理して用いることができるが、有機溶媒への分 散性、樹脂との親和性等に優れているため、このような 処理を特別に必要とすることもない。また、第2シリカ 被覆層の形成に含フッ素有機珪素化合物を用いる場合 は、F原子を含む被覆層が形成されるために、得られる 粒子はより低屈折率となるとともに有機溶媒への分散性 がよく、樹脂との親和性の高いシリカ系微粒子分散液を 得ることができる。このような含フッ素有機珪素化合物 としては、3,3,3ートリフルオロプロピルトリメト キシシラン、メチルー3,3,3ートリフルオロプロピ ルジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルメチル ジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロ ロシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシ デカフルオロオクチルトリメトキシシラン、および下記 〔化1〕として化学式(2)で表される化合物等が挙げ られる。

10

(式中、R1 およびR2 は互いに同一であっても異なっ ていてもよく、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、ア リール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、 アルケニル基、水素原子またはハロゲン原子を示す。R 3 ~ R⁶ は互いに同一であっても異なっていてもよく、 アルコキシ基、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、ア リール基、アルキルアリール基、アリールアルキル基、 アルケニル基、水素原子またはハロゲン原子を示す。X は、- (Ca Hb Fc) - を示し、a は2以上の偶数で ある整数、b とc は0以上の偶数である整数とする。) 【0023】例えば、(CH3 O)3 SiC2 H4 C6 F12 C2 H4 Si (CH3 O) 3 で表されるメトキシシ ランは上記化学式(2)で表される化合物の1つであ る。このようにして得られた分散液中に分散した中空微 粒子は、外殻が多孔質な第1シリカ層と第2シリカ層に より構成される点を除いて、前記2. と同様の中空球状 微粒子が得られる。

【0024】2-2. 外殻が緻密化された微粒子分散液の製造方法

30 前記2-1.で得られた微粒子分散液を更に水熱処理することにより、外殻が緻密化された中空球状シリカ系微粒子分散液を得ることができる。即ち、第2シリカ被覆層を形成した微粒子分散液に、必要に応じてアルカリ水溶液を添加して好ましくはpH8~13の範囲に調整し、加熱処理する。このときの加熱処理温度は約50~350℃の範囲、特に100~300℃の範囲が好ましい。この水熱処理によって、被覆層の細孔を減少あるいは消失させることができ、シリカ系微粒子の緻密化された外殻の内部空洞には、溶媒および/または気体、更に40 は多孔質の物質が残留することになる。なお、加熱処理に際しては、工程(c)で得た微粒子分散液の濃度を予め希釈して、あるいは濃縮して処理することができる。また、最後に、前記工程(c)と同様にして、水熱処理した分散液の洗浄を行ってもよい。

【0025】2-3. 外殻により空洞を密封した微粒子 分散液の製造方法

ルンメトキシシフン、ヘプタデカフルオロデシルメチル 前記 2-1. で得た微粒子分散液、または 2-2. で得ジメトキシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリクロ た微粒子分散液のうち外殻により空洞が完全に密封されロシシラン、ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシ てないものを、乾燥した後、大気圧下または減圧下、 4ラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、トリ 5000~1200℃(シリカの融点の 1/3~融点未満の

温度)で加熱処理することによって、外殻により空洞を密封した中空球状シリカ系微粒子を得ることができる。加熱処理温度が400℃未満では、被覆層の細孔を完全に閉塞することができず、一方加熱処理温度が1200℃を越えるとシリカ系微粒子が互いに融着したり、球状を保持できないことがある。このようにして得られたシリカ系微粒子は、空洞に溶媒が存在しないために通常の溶媒では分散液を得ることは困難である。しかしながら、内部が気体または気体と多孔質物質のみからなるため、粒子の屈折率は極めて低く、この粒子を用いて得られる被膜は低屈折率であり、被膜付基材は反射防止性能に優れている。さらに、この粒子を積層した膜は優れた断熱効果を有しており、該粒子は断熱材としても有用である。

【0026】4. 被膜付基材

続いて、本発明に係る被膜付基材について説明する。当 該基材は、ガラス、ポリカーボネート、アクリル樹脂、 PET、TAC等のプラスチックシート、プラスチック フィルム、プラスチックレンズ、プラスチックパネル等 の基材、陰極線管、蛍光表示管、液晶表示板等の基材の 表面に被膜を形成したものであり、前記用途によって異 なるが被膜が単独であるいは基材上に保護膜、ハードコ 一卜膜、平坦化膜、高屈折率膜、絶縁膜、導電性樹脂 膜、導電性金属微粒子膜、導電性金属酸化物微粒子膜、 その他必要に応じて用いるプライマー膜等と組み合わせ て形成されている。なお、組み合わせて用いる場合、本 発明の被膜が必ずしも最外表面に形成されている必要は ない。このような被膜は、後述する塗布液をディップ 法、スプレー法、スピナー法、ロールコート法などの周 知の方法で基材に塗布し、乾燥し、更に必要に応じて、 焼成して得ることができる。

【0027】上記塗布液は、前記した分散液 (ゾル) と 被膜形成用マトリックスとの混合液であり、必要により 有機溶媒が混合されることもある。被膜形成用マトリッ クスとは、基材の表面に被膜を形成し得る成分をいい、 基材との密着性や硬度、塗工性等の条件に適合する樹脂 等から選択して用いることができ、例えば、従来から用 いられているポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタ ン樹脂、塩化ビニル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹 脂、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ブチラール樹脂、フェ 40 ノール樹脂、酢酸ビニル樹脂、紫外線硬化樹脂、電子線 硬化樹脂、エマルジョン樹脂、水溶性樹脂、親水性樹 脂、これら樹脂の混合物、さらにはこれら樹脂の共重合 体や変性体などの塗料用樹脂、または、前記アルコキシ シラン等の加水分解性有機珪素化合物等が挙げられる。 【0028】マトリックスとして塗料用樹脂を用いる場 合には、例えば、前記ゾルの分散媒としての水をアルコ ール等の有機溶媒で置換した有機溶媒分散ソル、好まし くは前記有機基を含む中空微粒子を用いることができ、

した後、有機溶媒に分散させた有機溶媒分散ソルと塗料用樹脂とを適当な有機溶剤で希釈して、塗布液とすることができる。この場合、塗料用樹脂の分子量あるいは粒子径が小さい場合は、塗料用樹脂がシリカ系微粒子の空洞内に入ることがないように前記2-2.または2-3.で述べたシリカ系微粒子分散液(またはシリカ系微粒子)を用いることが好ましい。一方、塗料用樹脂が中空微粒子の空洞内に入ることがないから、被膜形成時に空洞内の溶媒を蒸発飛散させてより低屈折率効果を発現するためには、前記2.または2-1.で述べたシリカ系微粒子分散液を用いることが好ましい。

12

【0029】一方、マトリックスとして加水分解性有機 珪素化合物を用いる場合には、例えば、アルコキシシランとアルコールの混合液に、水および触媒としての酸またはアルカリを加えることにより、アルコキシシランの 部分加水分解物を得、これに前記ゾルを混合し、必要に応じて有機溶剤で希釈して、塗布液とすることができる。マトリックスとして加水分解性有機珪素化合物を用いる場合、加水分解物の分子量または粒子径が大きい場合は、前記2.または2-1.で述べたシリカ系微粒子の空洞内に入ることはないものの、得られる被膜の強度あるいは基材との密着性が低下することがあり、この場合には、通常前記2-2.または2-3.で述べたシリカ系微粒子分散液(またはシリカ系微粒子)を用いることが好ましい。

【0030】塗布液中のシリカ系微粒子とマトリックス の重量割合は、シリカ系微粒子/マトリックス=1/9 30 9~9/1の範囲が好ましい。重量比が 9/1を越える と被膜の強度が不足して実用性に欠ける一方、1/99 未満では当該シリカ系微粒子の添加効果が現れない。上 記基材の表面に形成される被膜の屈折率は、シリカ系微 粒子とマトリックス成分等の混合比率および使用するマ トリックスの屈折率によっても異なるが、1.20~ 1. 42と低屈折率となる。なお、本発明のシリカ系微 粒子自体の屈折率は、1.20~1.38であった。こ れは、本発明の2. または2-1. で述べたシリカ系微 粒子では、分散媒が空洞内に入り込んでも被膜乾燥時に 分散媒が脱離して空隙となると共に、外殻が微細孔を有 しかつ外殻の厚さが前述の範囲に制御されているため、 樹脂等の被膜形成成分は外殼に止まり、樹脂が硬化した 後は外殻の細孔が遮断されてシリカ系微粒子内部の空洞 が保持されるからである。また、本発明の2-2.また は2-3. で述べたシリカ系微粒子では、外殻が緻密化 されて空洞内に低屈折率の溶媒および/または気体が充 填ないしは密封されているのでマトリックス成分が空洞 内に入ることがないからである。

くは前記有機基を含む中空微粒子を用いることができ、 【0031】さらに、上記した被膜付基材において、基必要に応じて前記微粒子を公知のカップリング剤で処理 50 材の屈折率が1.60以下の場合には、基材表面に屈折

率が1.60以上の被膜(以下、中間被膜という。)を 形成した上で、前記本発明のシリカ系微粒子を含む被膜 を形成することが推奨される。中間被膜の屈折率が 1. 6 0以上であれば前記本発明のシリカ系微粒子を含む被 膜の屈折率との差が大きく反射防止性能に優れた被膜付 基材が得られる。中間被膜の屈折率は、用いる金属酸化 物微粒子の種類、金属酸化物と樹脂等の混合比率および 使用する樹脂の屈折率によって調整することができる。 中間被膜の被膜形成用塗布液は、金属酸化物粒子と被膜 形成用マトリックスとの混合液であり、必要により有機 溶媒が混合される。被膜形成用マトリックスとしては前 記本発明のシリカ系微粒子を含む被膜と同様のものを用 いることができ、同一の被膜形成用マトリックスを用い ることにより、両被膜間の密着性に優れた被膜付基材が 得られる。

[0032]

【実施例】以下に示す実施例により、本発明を更に具体 的に説明する。

平均粒径5nm、SiO2 濃度20重量%のシリカゾル

【0033】〔実施例1〕

シリカ系微粒子 (P-1)の調製

100gと純水1900gの混合物を80℃に加温し た。この反応母液のpHは10.5であり、同母液にS i O2 として1. 17重量%の珪酸ナトリウム水溶液9 000gとAl2O3 として0.83重量%のアルミン 酸ナトリウム水溶液9000gとを同時に添加した。そ の間、反応液の温度を80℃に保持した。反応液のpH は添加直後、12.5に上昇し、その後、殆ど変化しな かった。添加終了後、反応液を室温まで冷却し、限外濾 過膜で洗浄して固形分濃度20重量%のSiO2・Al 30 線の反射率が7.0%であった。 2 O3 核粒子分散液を調製した。 (工程(a)) この核粒子分散液500gに純水1,700gを加えて 98℃に加温し、この温度を保持しながら、珪酸ナトリ ウム水溶液を陽イオン交換樹脂で脱アルカリして得られ た珪酸液 (SiO2 濃度3.5重量%) 3,000gを

得た。 (工程(b)) ついで、限外濾過膜で洗浄して固形分濃度13重量%に なった第1シリカ被覆層を形成した核粒子の分散液50 0 gに純水1, 125 gを加え、さらに濃塩酸 (35. 5%)を滴下してpH1. 0とし、脱アルミニウム処理 を行った。次いで、pH3の塩酸水溶液10Lと純水5 しを加えながら限外濾過膜で溶解したアルミニウム塩を 分離し、ついで限外濾過膜を用いて溶媒をエタノールに 置換して、固形分濃度20重量%の第1シリカ被覆層を 形成したシリカ系微粒子 (P-1)の分散液を調製した。

添加して第1シリカ被覆層を形成した核粒子の分散液を

(工程(c))

このシリカ系微粒子 (P-1)の第1シリカ被覆層の厚さ、 平均粒径、MOx /SiO2 (モル比)、および屈折率 を表1に示す。ここで、平均粒径は動的光散乱法により 測定し、屈折率は標準屈折液としてCARGILL 製のSeries A、AAを用い、以下の方法で測定した。

14

【0034】粒子の屈折率の測定方法

- (1) 複合酸化物分散液をエバポレーターに採り、分散 媒を蒸発させる。
- (2) これを120℃で乾燥し、粉末とする。
- (3) 屈折率が既知の標準屈折液を2、3滴ガラス板上 に滴下し、これに上記粉末を混合する。
- (4)上記(3)の操作を種々の標準屈折液で行い、混 合液が透明になったときの標準屈折液の屈折率を微粒子 の屈折率とする。

【0035】透明被膜付基材 (A-1)の製造

シリカ系微粒子 (P-1)の分散液を限外濾過膜に通し、分 散媒の水をエタノールに置換した。このエタノールゾル (固形分濃度5重量%) 50gと、アクリル樹脂 (ヒタ ロイド1007、日立化成(株)製) 3gおよびイソプ ロパノールと n ープタノールの 1 / 1 (重量比)混合溶 媒47gとを充分に混合して塗布液を調製した。この塗 布液をPETフィルムにバーコーター法で塗布し、80 20~℃で、1分間乾燥させて、透明被膜の膜厚が100nm

の透明被膜付基材 (A-1)を得た。この透明被膜付基材 (A-1)の全光線透過率、ヘイズ、波長550nmの光線 の反射率および被膜の屈折率を表2に示す。全光線透過 率およびヘイズは、ヘーズメーター (スガ試験機 (株) 製)により、反射率は分光光度計(日本分光社、Ubest-55) により夫々測定した。また、被膜の屈折率は、エリ プソメーター(ULVAC社製、EMS-1)により測 定した。なお、未塗布のPETフィルムは全光線透過率 が90.7%、ヘイズが2.0%、波長550nmの光

【0036】また、透明被膜付基材 (A-1)の表面にナイ フで縦横1mmの間隔で11本の平行な傷を付け100 個の升目を作り、これにセロファンテープを接着し、次 いで、セロファンテープを剥離したときに被膜が剥離せ ず残存している升目の数を、以下の3段階に分類するこ とによって密着性を評価した。結果を表2に示す。

残存升目の数90個以上 :◎

残存升目の数85~89個:○

残存升目の数84個以下 :△

【0037】透明被膜付基材(B-1)の製造

エチルシリケート (SiO2 濃度28重量%) 20g、 エタノール45gおよび純水5.33gの混合溶液に少 量の塩酸を添加して、エチルシリケートの部分加水分解 物を含有したマトリックスを得た。このマトリックス に、シリカ系微粒子 (P-1)の分散液をエタノールと溶媒 置換したエタノールゾル(固形分濃度18重量%)1 6. 7gを混合して塗布液を調製した。この塗布液を透 明ガラス板の表面に500rpm、10秒の条件でスピ ナー法により塗布した後、160℃で30分間、加熱処 50 理して透明被膜の膜厚が 200 n m の透明被膜付基材

-8-

(B-1)を得た。この透明被膜付基材 (B-1)の全光線透過 率、ヘイズ、波長550nmの光線の反射率および被膜 の屈折率を表3に示す。なお、未塗布のガラス基板は、 全光線透過率が92.0%、ヘイズが0.7%、波長5 50 n m の光線の反射率が 4.0% であった。

【0038】〔実施例2〕

シリカ系微粒子 (P-2)の調製

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の調製と同様にして、 工程(a) を経て、第1シリカ被覆層を形成した核粒子分 散液を得た(工程(b))後、限外濾過膜で洗浄して固形 10 透明被膜付基材 (A-4)、(B-4)の製造 分濃度13重量%になった第1シリカ被覆層を形成した 核粒子分散液500gに純水1,125gを加え、さら に濃塩酸(35.5%)を滴下してpH1.0とし、脱 アルミニウム処理を行った。次いで、pH3の塩酸水溶 液10 Lと純水5 Lを加えながら限外濾過膜で溶解した アルミニウム塩を分離し、第1シリカ被覆層を形成した 核粒子の構成成分の一部を除去したSiO2・Al2 O 3 多孔質粒子の分散液を調製した(工程(c))。上記多 孔質粒子分散液1500gと、純水500g、エタノー 混合液を35℃に加温した後、エチルシリケート(Si O2 28重量%) 104gを添加し、第1シリカ被覆層 を形成した多孔質粒子の表面をエチルシリケートの加水 分解重縮合物で被覆して第2シリカ被覆層を形成した。 次いで、限外濾過膜を用いて溶媒をエタノールに置換し た固形分濃度 2 0 重量%のシリカ系微粒子 (P-2)の分散 液を調製した。この微粒子 (P-2)を走査型電子顕微鏡 (SEM)で観察したところ、多くの微粒子は図1 (d) のように観察された。

【0039】透明被膜付基材 (A-2)、 (B-2)の製造 実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、 シリカ系微粒子 (P-2)の分散液を用いた以外は実施例1 の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、 透明被膜付基材 (A-2)、 (B-2)を得た。

【0040】〔実施例3〕

シリカ系微粒子 (P-3)の調製

実施例2のシリカ系微粒子 (P-2)の調製と同様にして、 第1シリカ被覆層を形成した多孔質粒子の表面をエチル シリケートの加水分解重縮合物で被覆して第2シリカ被 **覆層を形成した。次いで、エバポレーターで固形分濃度** 40 5 重量%まで濃縮した後、濃度15 重量%のアンモニア 水を加えてpH10とし、オートクレーブで180℃、 2時間加熱処理し、限外濾過膜を用いて溶媒をエタノー ルに置換した固形分濃度20重量%のシリカ系微粒子 (P-3)の分散液を調製した。この微粒子 (P-3)を走査型 電子顕微鏡(SEM)で観察したところ、多くの微粒子 は図1 (d) のように観察された。

透明被膜付基材 (A-3)、 (B-3)の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、 シリカ系微粒子 (P-3)の分散液を用いた以外は実施例1

の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、 透明被膜付基材 (A-3)、 (B-3)を得た。

【0041】〔実施例4〕

<u>シリカ系微粒子 (P-4)</u>の調製

実施例3で得たシリカ系微粒子 (P-3)の分散液を乾燥 し、次いで850℃で2時間加熱処理してシリカ系微粒 子 (P-4)を調製した。この微粒子 (P-4)を走査型電子顕 微鏡(SEM)で観察したところ、多くの微粒子は図1 (d) のように観察された。

シリカ系微粒子 (P-4)をエタノールに分散させて固形分 濃度20重量%のシリカ系微粒子 (P-4)の分散液とし、 これを実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わ りに用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、透明被膜付基材 (A-4)、 (B-4)を得た。

【0042】〔実施例5〕

<u>シ</u>リカ系微粒子 (P-5)の調製

実施例1の工程(a) において、SiO2 として0.98 ル1,750gおよび28%アンモニア水626gとの 20 重量%の珪酸ナトリウム水溶液と、Al2 O3 として 1. 02重量%のアルミン酸ナトリウム水溶液とを使用 した以外は実施例2と同様にして、第1シリカ被覆層お よび第2シリカ被覆層を形成した固形分濃度20重量% のシリカ系微粒子 (P-5)の分散液を調製した。

透明被膜付基材 (A-5)、 (B-5)の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、 シリカ系微粒子 (P-5)の分散液を用いた以外は実施例1 の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、 透明被膜付基材 (A-5)、 (B-5)を得た。

30 【0043】〔実施例6〕

シリカ系微粒子 (P-6)の調製

実施例5と同様にして、第1シリカ被覆層を形成した多 孔質粒子の表面をエチルシリケートの加水分解重縮合物 で被覆して第2シリカ被覆層を形成した後、エバポレー ターで固形分濃度5重量%まで濃縮し、濃度15重量% のアンモニア水を加えてpH10とし、オートクレーブ で180℃、2時間加熱処理し、限外濾過膜を用いて溶 媒をエタノールに置換した固形分濃度20重量%のシリ カ系微粒子 (P-6)の分散液を調製した。

透明被膜付基材(A-6)、 (B-6)の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、 シリカ系微粒子 (P-6)の分散液を用いた以外は実施例1 の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、 透明被膜付基材(A-6)、 (B-6)を得た。

【0044】〔実施例7〕

シリカ系微粒子 (P-7)の調製

実施例6で得たシリカ系微粒子 (P-6)の分散液を乾燥 し、次いで800℃で2時間加熱処理してシリカ系微粒 子 (P-7)を調製した。

50 透明被膜付基材 (A-7)、 (B-7)の製造

シリカ系微粒子 (P-7)をエタノールに分散させて固形分 濃度20重量%のシリカ系微粒子 (P-7)の分散液とし、 これを実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、透明被膜付基材 (A-7)、 (B-7)を得た。

【0045】〔実施例8〕

シリカ系微粒子 (P-8)の調製

実施例1の工程(a) において、SiO2 として0.76 重量%の珪酸ナトリウム水溶液と、A12 O3 として 1.25重量%のアルミン酸ナトリウム水溶液とを使用 した以外は実施例2と同様にして、第1シリカ被覆層および第2シリカ被覆層を形成した固形分濃度20重量% のシリカ系微粒子 (P-8)の分散液を調製した。この微粒子 (P-8)を走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察したところ、多くの微粒子は図1 (c) のように観察された。 透明被膜付基材 (A-8)、 (B-8)の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、シリカ系微粒子 (P-8)の分散液を用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、透明被膜付基材 (A-8)、 (B-8)を得た。

【0046】〔実施例9〕

シリカ系微粒子 (P-9)の調製

平均粒径5nm、SiO2 濃度20重量%のシリカゾル 100gと純水1900gの混合物を80℃に加温し た。この反応母液の p H は 1 0 . 5 であり、同母液に S i O2 として0.96重量%の珪酸ナトリウム水溶液9 000gとSnO2 として1.04重量%の錫酸カリウ ム水溶液9000gとを同時に添加した。その間、反応 液の温度を80℃に保持した。反応液のpHは添加直 後、12.5に上昇し、その後、殆ど変化しなかった。 添加終了後、反応液を室温まで冷却し、限外濾過膜で洗 浄して固形分濃度20重量%のSiO2・SnO2核粒 子分散液を調製した。次いで実施例1と同様にして、第 1シリカ被覆層を形成した後、脱Sn処理を行い、実施 例2と同様にして第2シリカ被覆層の形成を行うことに より、シリカ系微粒子、(P-9)の分散液を調製した。この 微粒子 (P-9)を走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察した ところ、多くの微粒子は図1 (d) のように観察され た。

透明被膜付基材 (A-9)、 (B-9)の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、シリカ系微粒子 (P-9)の分散液を用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、透明被膜付基材 (A-9)、 (B-9)を得た。

【0047】〔比較例1〕

シリカ系微粒子 (P-10) の調製

実施例1の工程(a) において、SiO2 として1.5重量%の珪酸ナトリウム水溶液と、Al2 O3 として0.5重量%のアルミン酸ナトリウム水溶液とを使用した以 50

外は実施例3と同様にして水熱処理を行い、固形分濃度20重量%のシリカ系微粒子 (P-10) の分散液を調製した。

18

透明被膜付基材 (A-10) 、 (B-10) の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、シリカ系微粒子 (P-10)の分散液を用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にして、透明被膜付基材 (A-10)、 (B-10)を得た。

【0048】 [比較例2]

10 <u>シリカ系微粒子 (P-11)</u> の調製

平均粒径5mm、SiO2 濃度20重量%のシリカゾル 10gと純水190gとを混合して反応母液を調製し、 95℃に加温した。この反応母液のpHは10.5であ り、同母液にSiO2 として1.5重量%の珪酸ナトリ ウム水溶液24, 900gと、Al2 O3 として0. 5 重量%のアルミン酸ナトリウム水溶液36,800gと を同時に添加した。その間、反応液の温度を95℃に保 持した。反応液のpHは、珪酸ナトリウムおよびアルミ ン酸ナトリウムの添加直後、12.5に上昇し、その 20 後、殆ど変化しなかった。添加終了後、反応液を室温ま で冷却し、限外濾過膜で洗浄して固形分濃度20重量%. のSiO2 ・Al2 O3 核粒子分散液を調製した。次い で、この核粒子分散液500gを採取し、純水1,70 Ogを加えて98℃に加温し、この温度を保持しなが ら、珪酸ナトリウム水溶液を陽イオン交換樹脂で脱アル カリして得られた珪酸液 (SiO2 濃度3.5重量%) 3,000gを添加して核粒子表面に第1シリカ被覆層 を形成した。得られた核粒子分散液を、限外濾過膜で洗 浄して固形分濃度13重量%に調整したのち、核粒子分 30 散液500gに純水1,125gを加え、さらに濃塩酸 (35.5%)を滴下してpH1.0とし、脱アルミニ ウム処理を行ったのち、pH3の塩酸水溶液10Lと純 水 5 しを加えながら限外濾過膜で溶解したアルミニウム 塩を分離し、第1シリカ被覆層を形成した多孔質粒子分 散液を調製した。上記第1シリカ被覆層を形成した多孔 質粒子分散液1500gと、純水500g、エタノール 1,750gおよび28%アンモニア水626gとの混 合液を35℃に加温した後、エチルシリケート(SiO 2 28重量%) 104gを添加し、第1シリカ被覆層を 40 形成した多孔質粒子の表面にエチルシリケートの加水分 解重縮合物で第2シリカ被覆層を形成した。次いで、エ バポレーターで固形分濃度5重量%まで濃縮した後、濃 度15重量%のアンモニア水を加えてpH10とし、オ ートクレープで180℃、2時間加熱処理し、限外濾過 膜を用いて溶媒をエタノールに置換した固形分濃度20 重量%のシリカ系微粒子 (P-11) の分散液を調製した。 透明被膜付基材 (A-11) 、 (B-11) の製造

実施例1のシリカ系微粒子 (P-1)の分散液の代わりに、シリカ系微粒子 (P-11) の分散液を用いた以外は実施例1の透明被膜付基材 (A-1)、 (B-1)の製造と同様にし

て、透明被膜付基材 (A-11) 、 (B-11) を得た。 【0049】〔比較例3〕

シリカ系微粒子 (P-12) の調製

平均粒径5nm、SiO2 濃度20重量%のシリカゾル 100gと純水1900gとを混合して反応母液を調製 し、95℃に加温した。この反応母液のpHは10.5 であり、同母液にSiO2 としてO. 69重量%の珪酸 ナトリウム水溶液 9,000gと、Al2 O3 として 1.92重量%のアルミン酸ナトリウム水溶液9,00 0gとを同時に添加した。その間、反応液の温度を95 10 【0050】 ℃に保持した。反応液のpHは、珪酸ナトリウムおよび*

*アルミン酸ナトリウムの添加直後、12.5に上昇し、 その後、殆ど変化しなかった。添加終了後、反応液を室 温まで冷却し、限外濾過膜で洗浄して固形分濃度20重 量%のSiO2・Al2 O3核粒子分散液を調製した。 この核粒子分散液を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察 したところ、シリカ系の球状微粒子の他にアルミナ系の 棒状微粒子が混在し、かつ多くの粒子は互いに凝集して いた。このため、第1シリカ被覆層の形成以後の工程は 実施しなかった。

20

【表1】

	核粒	7	<u>シリカを</u>	皮覆層	<u>外殻</u>	<u>シ_ リ_ :</u>	カ 系	微粒	子
<u>符号</u>	種類	<u>モル比</u>	第1層	第2層		モル比	平均	屈折率	<u> </u>
		(MOx	厚	厚	厚	(MOx	粒子径	<u> </u>	
		/SiO ₂)	(nm)	(nm)	(nm)	/SiO ₂)	(nm)		
P-1	Al/Si	0. 35	2		2	0. 0021	30	1. 31	
P-2	Al/Si	0. 35	2	8	10	0.0019	46	1. 31	
P-3	Al/Si	0. 35	2	8	10	0.0019	46	1. 32	
P-4	Al/Si	0. 35	2	8 -	10	0.0019	46	1. 28	
P-5	Al/Si	0. 50	3	5	8	0.0017	47	1. 28	
P-6	Al/Si	0. 50	3	5	8	0.0017	47	1. 30	
P-7	Al/Si	0. 50	3	5	8	0.0017	47	1. 25	
P-8	Al/Si	0. 75	4	5	9	0. 0012	53	1. 25	
P-9	Sn/Si	0. 35	2	8	10	0. 0023	44	1. 32	
• •	• • • •		• • •	• • • •	• • • •			• • • •	
P-10	Al/Si	0. 171	1	2	3	0. 00796	30	1. 40	
P-11	Al/Si	0. 288	3	7	10	0.0022	96	1. 33	
P-12	Al/Si	1. 20		_	_	_		_	

[0051]

【表2】 透明被贈は其母 / 台牌優胎マトリックァ)

	透明仮限行基材(有機破脂マトリックス)						
符号	全光線	<u>ヘイズ</u>	反射率	被膜	密着性		
	透過率			屈折率			
	(%)	(%)	(%)				
A -1	96.0	0.5	0.5	1.34			
A-2	95.9	0.6	0.6	1. 3 5	0		
A-3	95.8	0.6	0.7	1. 35	0		
A-4	96.0	0.7	0.4	1.30	0		
A-5	96.1	0.7	0.4	1.31			
A-6	95.7	0.7	0.6	1.34	0		
A-7	96.5	0.8	0.2	1. 27	0		
A-8	96.7	0.8	0.3	1.26			
A-9	95. 2	0.8	0.7	1.36			
• •		• • •		• • • •	• • •		
A-10	94. 3	1.8	1.0	1. 43	0		
A-11	93. 7	2.5	0.5	1. 37	0		
A-12	_	_	-	_	_		

[0052]

【表3】

	<u> 透明 </u>							
<i>30</i>	符号	全光線	ヘイズ	反射率	被膜			
		透過率			屈折率			
		(%)	(%)	(%)				
	B-1	96.4	0.2	0.5	1. 32			
	B-2	96. 2	0.4	0.5	1. 32			
	B-3	96. 2	0.4	0.6	1. 34			
	B-4	96. 5	0.5	0.3	1. 27			
	B-5	96. 7	0.3	0.3	1. 29			
	B-6	96. 0	0.3	0.4	1. 32			
	B-7	97.0	0.7	0.3	1. 24			
40	B-8	97. 1	0.4	0.2	1. 24			
70	B-9	96. 2	0.4	0.7	1. 35			
	• • • • • • • • • • • • • • • • •							
	B-10	94.8	0.7	0.8	1.41			
	B-11	94.0	1.2	0.7	1. 36			
	B-12	_	_	_	_			

[0053]

【発明の効果】本発明によれば、非常に低屈折率のシリ カ系微粒子を得ることができる。また、本発明の被膜付 基材は、低屈折率で、樹脂等との密着性、強度、反射防 50 止能等に優れる。

21

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のシリカ系微粒子の断面図である。

【符号の説明】

10 外殼

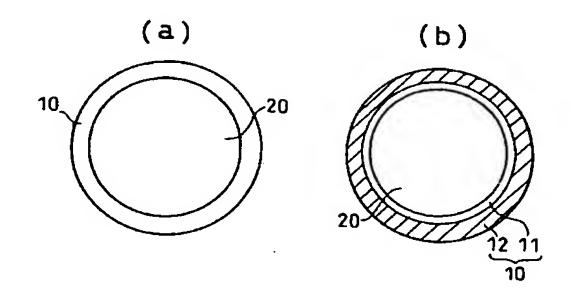
11 第1シリカ被覆層

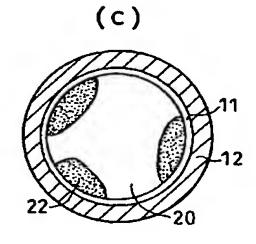
12 第2シリカ被覆層

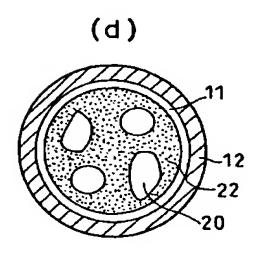
20 空洞

22 前駆体物質

【図1】







フロントページの続き

(72) 発明者 俵迫 祐二

福岡県北九州市若松区北湊町13-2 触媒

化成工業株式会社若松工場内

(72) 発明者 小松 通郎

福岡県北九州市若松区北湊町13-2 触媒

化成工業株式会社若松工場内

Fターム(参考) 4G072 AA25 BB05 BB16 DD08 GG01

GG03 HH21 HH28 JJ21 KK03

NN21 QQ09 RR19 SS02 SS12

TT02 UU04 UU07

4J037 AA18 CB23 CC28 DD05 DD06

EE03 EE11 EE16 EE25 EE43

EE46 FF02

RESULT LIST

4 results found in the Worldwide database for: JP2001233611 (priority or application number or publication number) (Results are sorted by date of upload in database)

Apparatus and method for a radiation image through a grid

Inventor: INOUE HITOSHI (JP)

Applicant:

EC:

IPC: G21K1/00; H05G1/64; G21K1/00 (+2)

Publication info: US2004101106 - 2004-05-27

Apparatus and method for a radiation image through a grid

Inventor: INOUE HITOSHI (JP)

Applicant:

EC:

IPC: G21K1/00; G21K1/00; (IPC1-7): G21K1/00

Publication info: US2002196901 - 2002-12-26

RADIOGRAPHIC IMAGE ACQUIREMENT DEVICE, RADIOGRAPHIC IMAGE ACQUIREMENT METHOD, AND DESIGN METHOD

Inventor: INOUE HITOSHI

Applicant: CANON KK

EC:

IPC: A61B6/06; A61B6/06; (IPC1-7): A61B6/06

Publication info: JP2003038481 - 2003-02-12

SILICA-BASED MICROPARTICLE, METHOD FOR PRODUCING DISPERSION WITH THE SAME, AND BASE MATERIAL WITH COATING FILM

Inventor: NISHIDA HIROYASU; NAKAI MITSURU; (+2) Applicant: CATALYSTS & CHEM IND CO

EC:

IPC: C01B33/193; C09C1/28; C01B33/00 (+3)

Publication info: **JP2001233611** - 2001-08-28

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide